



三二シーズ発信会

研究シーズのビジネスへ の生かし方を見つけたい

令和5年3月17日(金)14:00~16:00

場所 岡山県 企業と大学との共同研究センター会議室 (岡山市津島中1-1-1 岡山大学旧事務局庁舎2階)

研究者と気軽に意見交換 してみたい



定員 先着8名

今回のテーマと講師の先生

「大面積電子ビーム照射法による革新的エッジ処理技術」 岡山大学学術研究院 自然科学学域 助教 篠永 東吾 先生



ここシーズ発信会とは

これまで大学等の研究者と接点がなかった企業を主な対象とした、研究者の研究シーズを聞き、気軽に意見交換できるイベントです。テーマに関する情報収集や、今後の連携の可能性を探っていただく場として活用いただけます。

12 今回ご紹介するシーズ

現在、工業製品の小型化、形状の複雑化に伴い、微細エッジ部のバリ取り等を高効率で処理する技術が求められています。今回は、「大面積電子ビーム照射法」による複数の微細穴のバリ取りと曲率半径制御を一括処理できる技術をご紹介します。

20 対象となる企業

- ・微細穴のエッジ処理効率化に課題がある企業
- ・航空宇宙関連部品、生体材料部品など難加工材を取り扱っている企業等

32 当日のプログラム(予定)

14:00~14:05	開会、参加者自己紹介
14:05~14:55	研究者からのシーズ発信(50分)
14:55~15:05	休憩
15:05~16:00	フリーディスカッション(55分)

お申込は 裏面から



講師プロフィール

岡山大学学術研究院 自然科学学域

助教 篠永 東吾 氏

2014年、大阪大学大学院工学研究科博士課程修了。大阪大学接合科学研究所特別研究員を経て2015年より現職。

主な研究内容は高エネルギー密度ビーム加工による表面仕上げの高性能化、機能性表面の創成、革新エッジ処理技術の開発。



ミニシーズ発信会参加申込書



締切 令和5年3月10日(金) 17:00

オンラインでのお申し込み

下記のURLリンク先の「申込フォーム」よりお申し込みください

URL: https://www.optic.or.jp/okayama-ssn/event_detail/index/2788



FAX・メールでのお申し込み

以下の申込書に必要事項をご記入の上、FAXまたはメールにてお申し込みください

	企業名						
	連絡先	電話番号					
		メールアト	ドレス				
	参加者	役職			氏名		
		役職			氏名		
		役職			氏名		

お申し込み・お問い合わせ先

公益財団法人岡山県産業振興財団 ものづくり支援部 岡山県 企業と大学との共同研究センター

担当:柘野(ツゲノ)



kdc@optic.or.jp



086-898-2820



086-898-2822

会場へのアクセス



取得した個人情報は、当イベント運営のほか、岡山県企業と大学との共同研究センターが実施する、産学連携に関する情報提供の目的で使用します。本人の許可なく第三者に開示・提供することはありません。